JEST AVAILABLE CC

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

06-182184

(43)Date of publication of application: 05.07.1994

(51)Int.CI.

(21)Application number: 04-341940

(71)Applicant: SUMITOMO ELECTRIC IND LTD

(22)Date of filing:

22.12.1992

(72)Inventor: SUMIYA HITOSHI

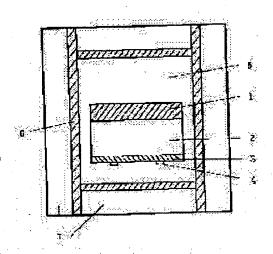
SATO SHUICHI

(54) SYNTHESIS OF SINGLE CRYSTAL DIAMOND

(57)Abstract

PURPOSE: To advantageously produce a colorless, transparent high-quality single- crystal diamond in the synthesis thereof employing temp. difference process by a method where Ti, etc., are added to a solvent metal as nitrogen getter, a metal plate such as made of Cu is interposed between the solvent metal and seed crystal and, in this condition, the synthesis of the diamond is started.

CONSTITUTION: In the synthesis of a single crystal diamond employing temp, difference process, one or more metals selected as nitrogen getter from among Ti, Zr, Hf, V, Nb and Ta are added to a solvent metal 2, a metal plate 3 consisting of one or more metals selected from among Cu, Ag, Au, Zn and Cd is interposed between the solvent metal 2 and the seed crystal 4 and, in this condition, the diamond synthesis is started. Since, in this way, a colorless, transparent high quality IIa type diamond almost free from inclusion can be synthesized inexpensively and stably, a synthetic diamond useable in accessory or optical part application can be produced advantageously.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

08.06.1999

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

3259384

[Date of registration]

14.12.2001

[Number of appeal against examiner's decision of

rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

USPS EXPRESS MAIL ED 636 851 893 US MAR 17 2006

(19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平6-182184

(43)公開日 平成6年(1994)7月5日

(51)Int.Cl.⁵

識別記号

庁内整理番号

FΙ

技術表示箇所

B 0 1 J 3/06

R

S

審査請求 未請求 請求項の数4(全 5 頁)

(21)出願番号

特願平4-341940

(22)出願日

平成 4年(1992)12月22日

(71)出願人 000002130

住友電気工業株式会社

大阪府大阪市中央区北浜四丁目5番33号

(72) 発明者 角谷 均

兵庫県伊丹市昆陽北一丁目1番1号 住友

電気工業株式会社伊丹製作所内

(72)発明者 佐藤 周一

兵庫県伊丹市昆陽北一丁目1番1号 住友

電気工業株式会社伊丹製作所内

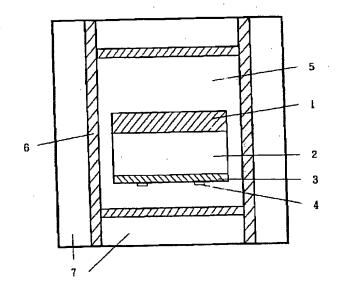
(74)代理人 弁理士 内田 明 (外2名)

(54) 【発明の名称】 ダイヤモンド単結晶の合成方法

(57)【要約】

【目的】 装飾用途や光学部品などに用いることができ る無色透明で良質なダイヤモンド単結晶の新規な合成方 法を提供する。

【構成】 温度差法によるダイヤモンド単結晶合成にお いて、溶媒金属に窒素ゲッターとしてTi, Zr, H f, V, Nb, Taから選ばれる一種もしくは二種以上 の金属を添加し、かつ、前記溶媒金属と種結晶との間に .Cu、Ag、Au、Zn、Cdから選ばれる一種もしく は二種以上からなる金属板を配置した状態でダイヤモン ドの合成を開始することを特徴とする。これにより、無 色透明でインクルージョンの殆どない良質なIIa型ダイ ヤモンド結晶を安価に且つ安定に合成できるので、装飾 用途や光学部品に供し得る合成ダイヤモンドの有利な製 法である。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 温度差法によるダイヤモンド結晶合成に おいて、溶媒金属に窒素ゲッターとしてTi,Zr,H f, V, Nb, Taから選ばれる一種もしくは二種以上 の金属を添加し、かつ、前記溶媒金属と種結晶との間に Cu, Ag, Au, Zn, Cdから選ばれる一種もしく は二種以上からなる金属板を配置した状態でダイヤモン ドの合成を開始することを特徴とするダイヤモンド単結 晶の合成方法。

【請求項2】 前記の溶媒金属と種結晶との間に配置さ 10 れる金属板の厚みは0.01mm以上、1mm以下であ ることを特徴とする請求項1記載のダイヤモンド単結晶 の合成方法。

【請求項3】 前記窒素ゲッターとして用いられるT i, Zr, Hf, V, Nb, Taから選ばれる一種もし くは二種以上の金属の含有量が、溶媒金属に対して0. 2~10重量%であることを特徴とする請求項1または 2記載のダイヤモンド単結晶の合成方法。

【請求項4】 前記溶媒金属は、Fe, Co, Ni, M n, Crの中から選ばれる一種もしくは二種以上からな 20 り、且つ0.1~6.0重量%の炭素を含むことを特徴 とする請求項1または2または3記載のダイヤモンド単 結晶の合成方法。

【発明の詳細な説明】

[0.001]

【産業上の利用分野】本発明は装飾用途や光学部品など に用いられる無色で透明なダイヤモンド単結晶の合成方 法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】現在市販されている装飾用ダイヤモンド 30 は、主に南アフリカ、ロシアより産出されるものの中か ら、無色透明で内部欠陥の少ないものを選別して用いら れている。天然装飾用ダイヤモンドは宝石の中でも最も 販売量が多い。また、ダイヤモンドを用いた光学部品と して、レーザー窓やIRアンビルセルなどがあるが、い ずれも天然原石の中から赤外領域に光の吸収のない透明 なダイヤモンド (IIa型とよばれる) が選ばれて用いら れている。しかし、透明無色な原石の産出は極めて少な く、安定供給や価格に問題がある。一方、人工合成によ るダイヤモンドは通常、超高圧高温下で合成する際に溶 40 媒中の窒素が結晶格子内に取り込まれるために黄色く着 色してしまうが、溶媒中に窒素ゲッターを添加すること で無色透明のダイヤモンドを得ることができる。この窒 素ゲッターとしては、たとえば、The Journal of Physi cal Chemistry, vol. 75, No. 12 (1971) p1838 に示され ているように、Alがよく知られている。具体的には、 米国特許第4034066号明細書には、Fe溶媒にA 1を3~5重量%添加することにより宝石級の無色透明 なダイヤモンド単結晶が得られると記載されている。A

材質研究所研究報告書第39号、p16~にTiやZr を溶媒金属に添加することで結晶中の窒素が除去された という報告がある。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかし、特に無色透明 の合成ダイヤモンドは合成コストが天然ダイヤモンドよ りはるかに高くなるため工業生産は行われていない。こ の理由は、合成には高価で特殊な装置が必要である上 に、A1などを窒素ゲッターとして添加した場合、その 添加量の増加に従って溶媒が結晶中に取り込まれ(以下 インクルージョンと呼ぶ)て、不良結晶となることが多 くなるため、良質な結晶とするためには成長速度を大幅 に下げる必要があるからである。とくにTiやZrを窒 素ゲッターとして用いた場合は合成中に溶媒中に生成し たTiCやZrCなどの炭化物が原因でより多くのイン クルージョンが結晶中に取り込まれるようになる。

【0004】本発明者らが行った実験による結果では、 窒素ゲッターとしてAlを用い、溶媒金属に均一混合し た場合、無色透明なダイヤモンド結晶を合成するために は、その添加量は溶媒に対し少なくとも4重量%(約1 2体積%) 必要であるが、この場合インクルージョンの 巻き込みなしに結晶成長させるためには成長速度を1m g/hr以下にする必要があった。この成長速度では、 たとえば1カラット(200mg)の結晶を合成するに は200時間以上の合成時間を要し、製造コストは膨大 なものとなる。また、Ti、Zrなど、Alより窒素と の反応性の高い物質を窒素ゲッターとして溶媒に均一添 加した場合、添加量は1重量%でも無色透明な結晶とな る。しかし、これらは炭化物を形成しやすく、成長速度 を大幅に低下させたとしてもTiCやZrCなどの炭化 物の影響で、良質な結晶は殆ど得られない。本発明はか かる問題点を解決し、無色透明でインクルージョのほと んどない結晶を、安価にしかも安定して合成できる方法 を提供し、人工合成ダイヤモンドの装飾用途又は光学部 品用途への使用を可能とするものである。

[0005]

【課題を解決するための手段】本発明者らは、TiやZ rを窒素ゲッターとして溶媒に添加して成長させたダイ ヤモンド結晶を観察したところ、インクルージョンのほ とんどは種結晶を起点として連続して結晶中に取り込ま れていることがわかった。さらに、詳細に調べると成長 初期に種結晶面上に生成したTiCやZrCなどの炭化 物がインクルージョンの起点となっていることがわかっ た。そこで本発明者らは、成長初期に種面上に炭化物生 成を防ぐため溶媒と種結晶の間にあらかじめCu、A g、Au、Zn、Cdなど、それ自体炭化物を作らず、 加えて、TiCやZrCやNbCなどのIVa族もしくは Va族元素の炭化物を分解する働きのなる金属板を配置 したところ、種面上にほとんど炭化物を生成しないこと 1以外の窒素ゲッターを用いた例として、たとえば無機 50 を見いだした。その結果、炭化物を起点としたインクル 3

ージョンの巻き込みを防ぐことができ、このため、従来の2倍以上の早い成長速度でも、良質なIIa結晶が得られることを確認した。

【0006】本発明は温度差法によるダイヤモンド結晶 合成において、溶媒金属に、窒素ゲッターとしてTi、 Zr, Hf, V, Nb, Taから選ばれる一種もしくは 二種以上の金属を添加し、さらに前記溶媒金属と種結晶 との間にCu, Ag, Au, Zn, Cdから選ばれる一 種もしくは二種以上からなる金属板を配置した状態でダ イヤモンドの合成を開始することを特徴とするものであ 10 る。本発明において溶媒金属と種結晶との間に配置され る金属板の厚みは0.01mm以上、1mm以下である ことが好ましい。また、窒素ゲッターとして用いられる Ti, Zr, Hf, V, Nb, Taから選ばれる一種も しくは二種以上の金属の含有量は、溶媒金属に対して 0. 2~10重量%であることが好ましい。窒素ゲッタ ーとしてのこれら金属は、他の金属、例えば、A1、C u、Si、Sn等との合金の形で添加することもでき る。また、溶媒金属は、Fe, Co, Ni, Mn, Cr の中から選ばれる一種もしくは二種以上からなり、且つ 20 0.1~6.0重量%の炭素を含むことが好ましい。 【0007】図1は本発明の一具体例であってダイヤモ ンド結晶合成用の試料室構成を示す概略断面図である。 溶媒金属2には窒素ゲッターとしてTi, Zr, Hf. V, Nb, Taが添加され、この溶媒金属と種結晶4の 間にCu, Ag, Au, Zn, Cdから選ばれる金属板 3が配置される。1は炭素源、5は絶縁体、6は黒鉛ヒ ーター、7は圧力媒体である。この金属板3の厚みは 0. 01mm未満では効果は不十分で、1mmをこえる とCu, Ag, Au, Zn, Cdなどの金属がダイヤモ 30 ンドの結晶成長に悪影響を及ぼし、結晶が多結晶化した り、埋め残しのある不良結晶となってしまう。また溶媒 2に窒素ゲッターとして添加するTi, Zr, Hf, V, Nb, Taの添加量としては、0.2重量%未満で は窒素は十分に除去されず、合成されたダイヤモンドは 黄色みを帯びた結晶となる。一方、10重量%をこえる と多結晶化や自然核発生が多くなり、良質なダイヤモン ド結晶が得られなくなる。

【0008】ここで、2の溶媒金属はFe,Co,Ni,Mn,Crの中から選ばれる一種もしくは二種以上 40からなる金属であり、種結晶溶解防止のため0.1~6.0重量%の炭素をあらかじめ添加しておくのが好ましい。炭素添加量が0.1重量%未満もしくは炭素を含まない溶媒金属を用いた場合、種結晶上にPtなどの種結晶溶解防止材を配置する必要があるが、このような種結晶溶解防止材を配置する必要があるが、このような種結晶溶解防止材を配置するとは、多結晶化やインクルージョンの巻き込みの原因となり好ましくない。また、炭素添加量が6重量%をこえると、自然核発生がおこりやすくなり、種結晶以外の部所より結晶成長するため結晶同士が干渉し、良質な結晶が得られなくなる。 50

[0009]

【作用】本発明ではTi, Zr, Hf, V, Nb, Taなど、窒素との反応性の高い元素を窒素ゲッターとするため、少量の添加でほとんど窒素を含まない無色透明な II a 型のダイヤモンド結晶が得られ、また、溶媒と種結晶の間に、炭化物生成防止のために、Cu, Ag, Au, Zn, Cdの金属板をあらかじめ配置した状態で合成を開始する構成になっているため、インクルージョンの混入を大幅に抑えることができる。その結果、従来よりかなり速い成長速度でも良質なII a 型ダイヤモンド結晶が得られるようになる。また、本発明に用いる種結晶、炭素源等はこの種の技術分野で公知のものを用いることができる。また、温度差法による合成の条件等は適宜選択することができる。

[0010]

【実施例】以下実施例により本発明をさらに詳細に説明する。

実施例1

溶媒の原料として粒径50~100ミクロンの高純度F e粉末、Co粉末、グラファイト粉末を用い、 Fe:Co:C=60:40:4. 5 (重量比) となるように配合した。これに、さらに窒素ゲッターと して平均粒径50ミクロンのTi粉末を1.5重量%添 加し、十分に混合した。この混合粉末を型押し成形し、 脱ガス、焼成したもの(直径20mm、厚み10mm) を溶媒とした。図1に示す試料室構成で炭素源1にはダ イヤモンドの粉末、種結晶4には直径500ミクロンの ダイヤモンド結晶3個を用いた。種結晶4と溶媒2の間 に配置する金属板3としては厚み0.2mmのCu板を 用いた。そして、炭素源1と種結晶4部に約30℃の温 度差がつくように加熱ヒーター6内にセットした。これ を超高圧発生装置を用いて、圧力5.5GPa、温度1 300℃で70時間保持し、ダイヤモンドの合成を行っ た。その結果0.7~0.9カラットの無色透明な、イ ンクルージョンのほとんどない良質なIIa 型のダイヤモ ンド結晶が得られた。ESRにより、結晶中の窒素濃度 を測定するといずれも0.1ppm以下であった。磁気 天秤によりインクルージョン量を測定するといずれも 0. 3 重量%以下であった。

【0011】<u>実施例2</u>

種結晶4と溶媒2の間に配置する金属板3に厚み0.5 mmのCu板を用いた他は実施例1と同様にしてダイヤモンドの合成を行った。その結果、実施例1とほとんど同じ良質なIIa型ダイヤモンド結晶が得られた。

<u>実施例3</u>

種結晶4と溶媒2の間に配置する金属板3に厚み0.2 mmのAg板を用いた他は実施例1と同様にしてダイヤモンドの合成を行った。その結果、実施例1とほとんど同じ良質なIIa型ダイヤモンド結晶が得られた。

50 実施例4

5

種結晶4と溶媒2の間に配置する金属板3に厚み0.3 mmのAu板を用いた他は実施例1と同様にしてダイヤモンドの合成を行った。その結果、実施例1とほとんど同じ良質なIIa型ダイヤモンド結晶が得られた。

【0012】<u>実施例5</u>

種結晶4と溶媒2の間に配置する金属板3に厚み0.05mmのAu板を用いた他は実施例1と同様にしてダイヤモンドの合成を行った。その結果、実施例1とほとんど同じ良質なIIa型ダイヤモンド結晶が得られた。

実施例6

種結晶 4 と溶媒 2 の間に配置する金属板 3 に厚み 0.2 mmの Z n 板を用いた他は実施例 1 と同様にしてダイヤモンドの合成を行った。その結果、実施例 1 とほとんど同じ良質な II a 型ダイヤモンド結晶が得られた。

実施例7

溶媒 2 に添加する窒素ゲッターに粒径 4 4 ミクロン以下 (平均10ミクロン)のZ r 粉末を溶媒に対し3 重量% 添加した他は実施例1と同様にしてダイヤモンドの合成 を行った。その結果、実施例1とほとんど同じ良質なII a 型ダイヤモンド結晶が得られた。

【0013】実施例8

溶媒 2 に添加する窒素ゲッターに粒径 4 4 ミクロン以下 (平均10ミクロン)のA1Ti合金粉末を溶媒に対し 3 重量%添加した他は実施例1と同様にしてダイヤモン ドの合成を行った。その結果、実施例1とほとんど同じ 良質な!! a 型ダイヤモンド結晶が得られた。

実施例 9

溶媒2に添加する窒素ゲッターとしてA1Ti合金粉末の代わりに、CuTi、SnTi又はSi5 Ti6 合金粉末を用いた他は実施例8と同様にしてダイヤモンドの 30合成を行った。その結果、いずれの場合も、実施例1とほとんど同じ良質なIIa型ダイヤモンド結晶が得られた。

実施例10

溶媒の原料として粒径50~100ミクロンの高純度Fe粉末、Ni粉末、Co粉末、グラファイト粉末を用い

Fe:Ni:Co:C=60:30:10:4.2 (重 量比)

となるように配合した他は実施例1と同様にしてダイヤ 40 モンドの合成を行った。その結果、実施例1とほとんど 同じ良質な II a 型ダイヤモンド結晶が得られた。

【0014】実施例11

溶媒の原料として粒径50~100ミクロンの高純度Fe粉末、Ni粉末、Mn粉末、グラファイト粉末を用い、

Fe:Ni:Mn:C=60:30:10:4 (重量 比)

となるように配合した他は実施例1と同様にしてダイヤモンドの合成を行った。その結果、実施例1とほとんど

同じ良質なIIa型ダイヤモンド結晶が得られた。

実施例12

溶媒の原料として粒径50~100ミクロンの高純度Fe粉末、Ni粉末、グラファイト粉末を用い、

Fe:Ni:C=70:30:3.5 (重量比) となるように配合した他は実施例1と同様にしてダイヤ モンドの合成を行った。その結果、実施例1とほとんど 同じ良質なIIa型ダイヤモンド結晶が得られた。

実施例13

10 溶媒の原料として粒径50~100ミクロンの高純度C の粉末、グラファイト粉末を用い、

Co:C=100:4.7(重量比)

となるように配合した他は実施例1と同様にしてダイヤモンドの合成を行った。その結果、実施例1とほとんど同じ良質なIIa型ダイヤモンド結晶が得られた。

【0015】実施例14

溶媒の原料として粒径50~100ミクロンの高純度Ni粉末、グラファイト粉末を用い、

Ni:C=100:4.2 (重量比)

20 となるように配合した他は実施例1と同様にしてダイヤ モンドの合成を行った。その結果、実施例1とほとんど 同じ良質な11a型ダイヤモンド結晶が得られた。

【0016】 比較例1

溶媒と種結晶の間に金属板を配置せずに、他は実施例1 と同様にダイヤモンドの合成を試みた。窒素含有量の少ない(約0.1 p p m)の結晶が得られたが、インクルージョンの巻き込み量は約1.5 重量%と多く、良質な結晶は得られなかった。

実施例<u>15</u>

30 溶媒と種結晶の間に配置するCu板の厚みを2mmとした他は実施例1と同様にダイヤモンドの合成を試みた。 成長したダイヤモンド結晶は表面に埋め残しの多い骸晶状となった。

実施例16

窒素ゲッターとして溶媒に添加するTiの量を15重量%とした他は実施例1と同様にダイヤモンドの合成を試みた。種結晶から成長した結晶は多結晶化していた。

【0017】実施例17

溶媒の原料として粒径50~100ミクロンの高純度F e粉末、Ni粉末、Co粉末を用い、

Fe:Ni:Co=60:30:10 (重量比) となるように配合し、グラファイトを添加しなかった他 は実施例1と同様にしてダイヤモンドの合成を行った。 その結果、種結晶は溶媒中に完全に溶解してしまい、ダ イヤモンドの成長は不充分であった。

実施例18

溶媒の原料として粒径50~100ミクロンの髙純度Fe粉末、Ni粉末、Co粉末、グラファイト粉末を用い、

モンドの合成を行った。その結果、実施例1とほとんど 50 Fe:Ni:Co:C=60:30:10:7 (重量

比)

となるように配合した他は実施例1と同様にしてダイヤ モンドの合成を行った。その結果、種結晶以外の所より ダイヤモンドが多数自然核発生し、このため結晶同士が 干渉し、良質なダイヤモンド結晶はほとんど得られなか った。

[0018]

【発明の効果】以上説明したように、本発明によれば、 無色透明でインクルージョンのほとんどないダイヤモン ド結晶を、安価に安定して合成できる。本方法によって 10 6:黒鉛ヒーター 合成ダイヤモンドを装飾用途、光学部品などに利用する ことが可能なものとなる。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は本発明の一具体例であって、結晶合成用 の試料室構成を示す概略断面図である。

【符号の説明】

1: 炭素源

2:溶媒金属(窒素ゲッターを含む)

3:金属板 4:種結晶

5: 絶縁体

7: 圧力媒体

【図1】

